辦率以及激光的脉冲宽度。此外,也与回波 信号的强度、接收器件(如光电倍增管)的频 率响应等有关。

另外,根据对地面目标的测距试验,亦可 以估计系统的测距精度。我们曾对一个目标 (11.576公里,有反射器)进行了 32 次测距, 对回波进行人为衰减,用脉冲前沿不同的部 位去关闭计数器,测距的距离值的弥散(均方 差)为±2.4米。

因此我们认为,本系统目前的测距精度 约为 2~3 米左右。 以上试验是很初步的,有待改进。工作 中得到紫金山天文台人卫室的大力协助,特 表感谢。

参考资料

- [1] C. G. Lehr; IEEE. Trans. Geosci. Electron., GE-7, 261 (1969).
- [2] T. E. Mcgumigal et al., NASA N75-30541(1975)
- [3] Cospar Information Bulletin, No. 76(1976).
- [4] A. W & S. T., 102, No. 19, 36(1975).
- [5] J. W. Marini, NASA N74-15150(1974).
- [6] D. L. Zanter et al., NASA N76-18435,(1976).

应用激光快速遥测热轧钢带的厚度

丁士豪 华伟亢 (上海交通大学激光研究室)

目前国内不少单位应用电感、电容、射线 及微波等多种方法测量各种板材的厚度,但 这些方法都有些共同的弱点,譬如:对材料的 性质、温度、轧制过程中材料跳动情况以及轧 制速度都有较严的要求,其适应性也不大。尤 其在热轧钢带现场高温、快速轧制、钢带剧烈 弹跳等恶劣条件下更难以采用这些方法来测 量厚度。我们经过一段时间的摸索和试验, 发现采用激光测厚方法,能适应其他测厚技 术难以适应的热轧测量的条件,适用范围也 较广。与其他方法相比,应用激光测厚具有 其独特的优点:

(1)测量速度快。允许被测物以5米/ 秒左右的速度通过,能在被测物快速运动状态下自动、迅速测出厚度。

(2) 被测物跳动对测量影响较小。被测 钢带上下弹跳在 25~100 毫米(甚至更大)范 围内仍能正常地进行测量。 (3)测量范围较宽。可测 0~70 毫米不同厚度的材料(以被测材料上下跳动距离不超过最大测量范围为限)。适当选择系统,也可测更厚的材料。

(4) 不受被测材料的温度影响。对冷轧 钢带或热轧炽红钢板均能适应。

(5) 测厚精度较高。适当选择系统,相 对精度可在 10⁻²~4×10⁻⁵ 数量级。

(6)对被测材料的适应性较强。能用于 热轧、冷轧测量各种金属或非金属、绝缘板 材、带材等的厚度。

一、基本原理

应用光电原理进行测厚是近年来采用的 一种较新技术。早期曾采用一种三角测量法, 但在许多情况下,这种方法往往受到结构的 限制,系统较复杂,且测厚精度也不大。现在

· 15 ·

介绍一种改进的三角测量技术——激光偏转 法。这种方法再经过适当的信号处理,测厚 精度可比一般的三角测量法提高几个数量 级。

图1表示激光偏转法测量厚度的原理。 这种方法采用了一个激光束偏转器,使激光 束作扫描偏转以达到测量目的。



图1 测厚原理

初始时,激光管发射的激光束未经偏转 器偏转,直接以入射角α射向参考平面 P 上 的 O 点,光斑直径为 2G。预先调整使 O 点 正好处于透镜 L 的光轴上。光轴与法线 OO 夹角为 β。激光光斑在 O 点处漫反射,在光 敏接收器件的光敏面上成像,像斑大小为 2B₁。当测量平面由参考平面 P 平行位移至 P' 位置时,位移距离为 d,而激光斑将由 O 点移至 C 点,发自 C 点的散射光不再在光 敏器件上成像。此时,若用偏转器将激光束 转过 γ_a角,使激光在被测平面 P'上的光斑 由 C 点移至光轴上的 E 点,激光斑又重新 在光敏器件上聚焦成像。转角 γ_a与距离 d 有 一定的关系。若激光束最大偏转角为 γ_o,则 可推算得,厚度的测量范围(即测量极限)为:

$$d_0 = B \frac{\sin \gamma_0 \cdot \cos \beta}{\sin (\alpha + \beta + \gamma_0)} \tag{1}$$

如果选择 α=β=45°; 并当最大偏转角 γ₀ 适当小时

由: $\operatorname{tg} \gamma_0 \approx \overline{\gamma}_0$ 及 $B = \frac{A}{\cos \alpha}$ 则可得.

$$d_0 = A \cdot \overline{\gamma}_0 \tag{2}$$

γ₀ 是用弧度表示的最大偏转角, A 则为 偏转器与参考平面间的距离。此式表明: 在 一定条件下,测量平面平行位移的距离 d, 是 与使激光斑重新在光敏器件上聚焦成像时激 光束所需偏转的角度 γ_a 成正比的。

二、测量装置

整个测量系统如图2所示。采用一般的 氦-氖激光器作激光源。光敏接收器件可用 光敏二极管、光敏三极管或光电倍增管等。 由于电光偏转晶体国内还在研制中,偏转角



图 2 激光束偏转法测厚原理方框图

度不大,不能满足偏转法测厚对偏转角度 4~5°的要求。为此我们用转镜作为激光束 偏转器,由恒速同步电机带动柱形多面体转 镜,入射的激光束经镜面反射作扫描偏转。

根据式(2),测量平面的位移 d 决定于激 光束偏转角度 γ_a。图 2 所示的系统,系将偏 转角度 γ_a 转换为电量后进行测量,并经过 信号处理,以提高测量精度。

为了计量偏转角 γa, 要在偏转角为零处 取得一参考信号, 它相应于被测平面处于参 考平面处(即: 被测板厚度 d=0)。为此, 在 激光束起始偏转的地方放一参考的光敏器件 $P_{A}(见图 2)$ 。当未经偏转的激光束射至它 的光敏面上时,产生一个参考脉冲 Uso 在转 镜以恒速运转时,入射的激光束经转镜的镜 面反射,连续进行扫描,每扫过参考光敏器件 P_A 一次, 就输出一参考脉冲, 它相应于测量 的起始点 (即:转角 $\gamma_a = 0$) 时的标志。测量 时,当激光束转了某个 Ya 角通过一个测量点 时,它就在光敏接收器件 PB 上成像,产生一 个宽度为 t_p 的信号脉冲 U_p。参考脉冲 与信 号脉冲的时间间隔就是测量平面位移的量 度,或者是参考平面上某一物体厚度 d 的量 度。这样,只要测出 Us 与 Us 这两个脉冲的 时间间隔,就可知道厚度d了。

由于这一测量法是依据激光斑散射光在 光敏器件的光敏面上成像以产生信号脉冲 (或参考脉冲)的,测量点激光斑的大小对测 量无疑是有着很大影响的。当激光束入射至 被测平面上时,形成一直径为 2G 的激光斑 (见图 1),它在光敏器件上散射成像,形成大 小为 2B₁的光点,而光敏器件光敏面激活区 的直径为 $D_p=2R_p(半径)$ 。一般说,直径 D_p 比像点大小 2B₁ 要大得多。当激光束偏转 时,激光斑以某一速度 V_p 扫过光敏面 D_p ,激 光像点 2B₁ 在光敏面上有一段停留时间 t_p , 或者说,像点 2B₁ 在 t_p 时间内扫过光敏面 D_p ,使光敏器件产生一宽度为 t_p 的信号脉 冲。显然,脉冲宽度 t_p 是光束偏转速度的函 数。此外, t_p 不仅取决于激光像点 2B₁ 的大 小,而且还与光敏面直径 2R_p 成正比。在激 光束偏转速度、像点 2B₁ 及光敏面 2R_p大小 均确定的情况下,激光光斑聚焦在光敏器件 上这段时间 t_p 就是激光束通过每一测量点 时所需的最小测量时间。处于偏转时间小于 t_p 以内的二个测量点通常是难以分辨的,其 脉冲信号将重迭。

在激光束整个偏转周期 τ 内,能进行有 效测量的测量点数目 $\rho(或者说,分辨率)$ 是 由这最小测量时间 t_p 决定的。即,可分辨的 测量点数为:

$$\rho = \frac{\tau}{t_p} \tag{3}$$

无疑,脉冲持续时间 t_p愈大,则测量分隔 点数 ρ愈少,测量就愈粗;相反, t_p愈小,则测 量点数 ρ愈多,测量分隔就愈精细,测量精度 就相应提高。

激光束整个偏转周期 τ 是与激光束最大 偏转角 γ_0 相对应的(在这段时间内激光束恰 好转过 γ_0 角),反映在厚度上,则相应于测到 的厚度为 $d_0(\exists d_0 = A \gamma_0)$ 。因此,每一测量分 隔点能测出的厚度(最大测量精度) δ 则为:

$$\delta = \frac{d_0}{\rho} \tag{4}$$

由此可见,增加测量分隔点数可以提高 测量精度(每一测量点能分辨出的最小距 离 δ 减小)。但测量点数 ρ 的增加是受到最 小测量时间 t_p 限制的。前已提到, t_p 与像点 大小 B_1 及光敏面半径 R_p 有关。当 $R_p=B_1$ 时,物体厚度的最大测量精度只能达到激光 光斑半径的大小,即: $\delta=G$ 。要进一步提高 精度,必须大大减小激光光斑半径 G。但要 大大缩小激光斑弥散圆半径是困难的,即使 光斑半径缩小到0.1毫米,最大测量精度至 多也只能达到0.1毫米。因此靠缩小激光斑 这种途径是无法大幅度提高测厚精度的。

激光偏转法测厚最终是通过测出参考脉 冲与信号脉冲的时间间隔来反映厚度的。要 提高精度,必须从缩短单位测量时间着手,使 测量分隔点数目ρ增加。既然信号脉冲宽度 t,是受偏转速度、光斑大小和光敏面直径等 多种因素限制的,如果我们在这种测量原理 的基础上,采用信号处理的方法取信号脉冲 边沿时间(上升沿),则脉冲宽度将大大缩短, 测量分隔点数ρ随即增加,测量精度δ就有 显著的提高;而且ρ和δ这时与光敏面直径 D,及激光光斑 2G 大小无关。

图 2 就是按照这种方法构成的原理方框 图。光敏器件 P_B 发出的信号脉冲 U_p 经过 自动增益控制放大器 B 达到恒定脉冲高度 U_B , 经触发电路 T 整形, 变换成方波 U_T , 然 后经微分、检波,取出与方波上升沿相应的正 向尖峰脉冲 U_M , 其脉宽时间一般在 200 毫 微秒之内($t_N < 200$ 毫微秒)。同样, 参考脉冲 U_s 亦经相同处理, 形成参考尖脉冲 U_R 。尖 脉冲 U_M 和 U_R 再分别送入触发器(脉冲间隔 鉴别器)内, 由触发器 输出同尖脉冲 U_M 与 U_R 的时间间隔相应的方波。图 3 表示测厚 时各脉冲的时间关系与波形图。鉴别器输出 的脉冲宽度 t_a 是个函数, 在偏转角 γ_a 较小 ($t_g \gamma_a \approx \overline{\gamma}_a$)及 $a = \beta = 45^\circ$ 条件下, t_a 与物体 厚度成正比;

$$d = K t_d \tag{5}$$

厚度 d 可以立即通过电子计数器以脉宽 ta 的 函数读出, K 以仪器的常数标出, 或经转换后 直接以厚度数字显示出来。如果连续测量, 信号也可用自动记录仪以曲线形式读出。

前面介绍的是以被测物体始终紧贴在参 考平面上为基本条件的,而实际情况往往不 可能如此。对于上下弹跳不定的钢板等物 体,只需在被测物上下两边同时测量,得出上 下两个不同 d 的量度,经电子系统迭加运算 后,即可得到钢板实际厚度,以数字形式直接 显示出来,从而排除了被测物上下跳动的影 响。为了保证测量时上下两边的转镜同步偏 转,需采用同步电源,以消除外界电网电源变 动或被测物上下弹跳给测量带来不必要的误 差;上下两边接收信号还需经适当的门控电 路后再行运算、计数、显示。图4为两边测量 的原理方框图。

三、试验情况

在热轧钢带的测厚现场,往往存在各种 杂散光源,如车间内的日光、灯光以及炽热钢 板发出的炽红强光。在一般情况下,各种背 景杂散光对有效信号光的接收常有较严重的 干扰,甚至杂散光强度远远超过接收的信号 幅度,以致需采用一些有效措施(如光信号的 调制等)来消除背景光的干扰。为了了解激 光束偏转法测厚时背景杂散光对接收信号的 影响,以及这种测厚技术对热轧钢带的适应



性,我们作了单边测量的原理性试验。具体 光路如图 5。用1毫瓦的氦-氖激光管作为 光源,转镜则用直径 ϕ 60毫米的 24 面体镜 鼓。考虑到试验安装地位,激光束经反射镜 二次反射后射向转镜。转镜则安装在可调速 的伺服电机上,以试验激光束在不同偏转速 度下信号接收情况。转镜与被测钢板测量点 距离约 0.5 米。接收信号的光敏器件则用 GDB-23型光电倍增管。被测激光信号经焦 距 f = 62毫米凸透镜聚焦,并经孔径 ϕ 0.1 毫米的光阑和波长 6328 埃窄带滤色片在光 电倍增管上成像。



图 5 激光偏转原理试验图

我们首先在室内做了一次接收试验。明 亮的室内有阳光入射到被测钢板上,用连续 偏转的激光束扫射被测钢板,以测试背景杂 散光(日光)对被测的光信号强度的干扰大 小。光电倍增管接收到输入光信号,立即输 出相应的电脉冲信号。试验发现日光的干扰 很小而输出的激光信号脉冲幅度较大,甚至 不加任何放大可直接将光电倍增管输出信号 用示波器测试。激光偏转速度从0~600次/ 秒改变时,所接收到的信号波形清晰。室内日 光灯照射下,灯光对接收信号的干扰也很小。

另外还做了一次热轧钢板接收试验,以 判别炽热钢板发出的强烈光辐射对激光测试 信号接收的影响。试验的器材仍如上,而在 被测钢板的背面用乙炔焰加热。连续偏转的 激光束扫描被测钢板,钢板由冷态加热至近 白炽状态(约1000°C左右),用示波器接收光 电倍增管输出信号。见信号脉冲波形始终清 断可辨,而此时用肉眼已无法辨见氦-氖激光 红色光斑扫描痕迹,只能看到炽热钢板发出 刺眼的炽红强光。钢板在冷态时,信号脉冲 幅度约为0.5 代,炽红钢板下约为0.3 伏左 右。偏转速度改变及被测物温度剧变时,信 号脉冲幅度大小远大于强杂散光干扰幅度。

根据以上试验,足以说明这种测厚技术 用于热轧钢带时能有效地接收被测信号,并 排除背景光的干扰影响。

综上所述,这种测厚技术测量元件远离 被测物体,测量时不同被测物直接接触;工作 时双边测量,能有效地排除测厚时热轧钢带 高温、强烈光辐射及急剧弹跳的影响。

这种测厚法测量速度也较快,转镜偏转 速度可按需要选定。例如:选用1500转/分 同步电动机带动24面体转镜,则激光束偏转 速度为:

 $V = \frac{1500}{60} \times 24 = 600 \ \text{K/}$

也就是说每秒对钢带测量 600 次,这种测量 速度对于钢带 5 米/秒的轧制速度是完全能 适应的。实际上偏转速度可按现场不同情况 与要求选择。

激光偏转法测厚的精度一般在 1×10^{-3} ~ 10^{-2} 毫米。例如选择转速为 1500转/分 同步电动机,24 面体转镜,其偏转速度为 600次/秒。若选定转镜与参考平面间距离 A 为 0.8 米左右,尖脉冲宽度 $t_{NR} = t_{NM} < 200$ 毫微 秒,则 d_0 为 75 毫米,最大测量精度 δ 达 5 丝。

用转镜作偏转元件会带来一定的误差, 此外,激光颤噪效应,转镜加工精度以及测 厚装置的加工、安装都可能引起一定的误差。

参考资料

- Kerr, J.R., "A laser, thickness monitor", IEEE J. Quantum Electron. QE-5, p. 338-339 (1969)
- [2] V.Bodlaj, "Remote measurement of the thickness, distance and velocity of objects by means of a piezoelectric laser beam deflector" «Proceedings of the First European Electro-Optics Markets and Technology Conference», Geneva, 13-15 September 1972, p. 284